

資源化学研究所講演会

Silicon Tether Motif in C-H Activation Reactions



Prof. Vladimir Gevorgyan

University of Illinois at Chicago, USA

日時: 平成26年7月22日(火)15時～

場所: 資源化学研究所R1棟2階、第3会議室

Gevorgyan教授は、遷移触媒を駆使した有機合成反応の研究分野で第一線で活躍されている研究者です。今回、札幌で行われる有機金属化学国際会議(ICOMC2014)の招待講演のために来日されるのを機に、講演をお願いしました。奮ってご参加ください。

世話人: 中村浩之(合成化学部門)内線5244